



03500.017544

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:)	
	:	Examiner: Unassigned
Yoshihiro OGAWA, et al.)	
	:	Group Art Unit: 2878
Application No.: 10/657,224)	
	:	
Filed: September 9, 2003)	
	:	
For: RADIATION CONVERTING)	
SUBSTRATE, RADIATION IMAGE	:	
PICKUP APPARATUS AND)	
RADIATION IMAGE PICKUP	:	
SYSTEM)	January 9, 2004

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

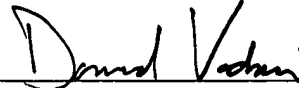
Sir:

In support of Applicants' claim for priority under 35 U.S.C. § 119, enclosed is
a certified copy of the following foreign application:

Japan 2002-265572, filed September 11, 2002.

Applicants' undersigned attorney may be reached in our Washington, D.C. office by telephone at (202) 530-1010. All correspondence should continue to be directed to our address given below.

Respectfully submitted,



Attorney for Applicants
Damond E. Vadnais
Registration No. 52,310

FITZPATRICK, CELLA, HARPER & SCINTO
30 Rockefeller Plaza
New York, New York 10112-3800
Facsimile: (212) 218-2200

DEV/vc

DC_MAIN 154097v1

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 9 月 1 1 日
Date of Application:

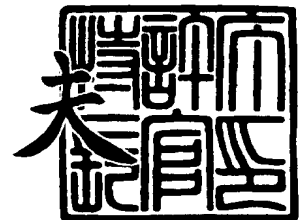
出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 6 5 5 7 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 6 5 5 7 2]

出 願 人 キヤノン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 4654027

【提出日】 平成14年 9月11日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H04N 5/32
G01T 1/20

【発明の名称】 放射線変換基板、放射線撮影装置および放射線撮影システム

【請求項の数】 8

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 小川 善広

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社
社内

 【氏名】 江本 健吾

【特許出願人】

 【識別番号】 000001007

 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

 【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

 【識別番号】 100065385

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 山下 穰平

 【電話番号】 03-3431-1831

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 010700

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9703871

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 放射線変換基板、放射線撮影装置および放射線撮影システム

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 少なくとも、放射線透過性基板上に、放射線を光に変換する蛍光体層、および防湿保護層を積層してなる放射線変換基板において、該防湿保護層がシラン系化合物をモノマーとする第一のプラズマ重合膜と、含フッ素化合物不飽和炭化水素をモノマーとする第二のプラズマ重合膜とから形成されていることを特徴とする放射線変換基板。

【請求項 2】 前記含フッ素化合物不飽和炭化水素モノマーの炭素数が 2-5 である請求項 1 に記載の放射線変換基板。

【請求項 3】 前記蛍光体層がハロゲン化アルカリと発光付活剤からなる請求項 1 に記載の放射線変換基板。

【請求項 4】 少なくとも、光電変換素子を有するセンサ基板上に、直接または保護層を介して、放射線を光に変換する蛍光体層、および防湿保護層を積層してなる放射線撮影装置において、該防湿保護層がシラン系化合物をモノマーとする第一のプラズマ重合膜と、含フッ素化合物不飽和炭化水素をモノマーとする第二のプラズマ重合膜とから形成されていることを特徴とする放射線撮影装置。

【請求項 5】 請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載の放射線変換基板と、光電変換素子を有するセンサ基板とを貼り合わせた放射線撮影装置。

【請求項 6】 前記含フッ素化合物不飽和炭化水素モノマーの炭素数が 2-5 である請求項 4 に記載の放射線撮影装置。

【請求項 7】 前記蛍光体層がハロゲン化アルカリと発光付活剤からなる請求項 4 に記載の放射線撮影装置。

【請求項 8】 請求項 4 から 7 のいずれか 1 項に記載の放射線撮影装置と、前記放射線撮影装置からの信号を処理する信号処理手段と、前記信号処理手段からの信号を記録するための記録手段と、前記信号処理手段からの信号を表示するための表示手段と、前記信号処理手段からの信号を伝送するための伝送処理手段と、前記放射線を発生させるための放射線源と、

を具備することを特徴とする放射線撮影システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、放射線変換基板、放射線撮影装置および放射線撮影システムに係わり、特に、放射線を光に変換する蛍光体層、および防湿保護層を有する放射線変換基板、放射線撮影装置および放射線撮影システムに関する。

【0002】

【従来の技術】

X線による人体の透過検査を行なうX線診断において、従来から使用されてきた、増感紙とフィルムの組合せを使用する増感紙－フィルム系によるX線写真撮影法にかわって、新しい放射線撮影法である蛍光体と光電変換素子とを用いたデジタルラジオグラフィによるデジタルX線撮影装置が開発商品化されてきた。デジタルラジオグラフィに用いる放射線・光変換材料として、ハロゲン化アルカリを用いた蛍光体が知られている。光電変換素子の表面に蛍光体を形成する方法は、次の2種に大別することができる。

(1) 光電変換素子の表面に直接または保護層を介して蛍光体を溶媒塗布、真空蒸着法によって直接形成する方法

(2) 光電変換素子の表面に直接または保護層を介し、接着剤を用いて蛍光体パネルを貼りあわせる方法

さらに、ハロゲン化アルカリを用いた蛍光体は、保存耐久、長期使用において、空気中の水分によってハロゲン化アルカリが潮解し、X線画像の解像度が低下することが問題となっている。

【0003】

上記(1)の方法において、蛍光体材料の潮解を防止するために、光電変換素子の表面に形成された蛍光体の材料、または光電変換素子パネルと蛍光体材料の全面を防湿保護層で覆うことが開示されている。防湿保護層の材料として、ポリパラキシリレン、金属材料、シリコンポッティング材が開示されている。一方、特開平05-196742号公報では、防湿バリア層と蛍光体（シンチレー

ター)の間に、薄膜層を設けている。薄膜層は、防湿バリアー層と蛍光体(シンチレーター)との密着性を向上させるために存在する。薄膜層の材料として、ポリパラキシリレン、オルガノポリシロキサンーポリカーボネートなどの有機材料が開示されている。

【0 0 0 4】

上記(2)の方法において、蛍光体材料の潮解を防止するために蛍光体パネルの全面を防湿保護層で覆った発明が開示されている。防湿保護層の材料として、パラキシリレンなどの透明膜が開示されている。

【0 0 0 5】

【特許文献1】

特願平 1 0 - 5 3 5 5 6 6 号公報

【特許文献2】

特開平 0 5 - 1 9 6 7 4 2 号公報

【特許文献3】

特開 2 0 0 0 - 3 5 6 6 7 9

【0 0 0 6】

【発明が解決しようとする課題】

上記(1)の方法を用いて光電変換素子の表面に直接または保護層を介して蛍光体を溶媒塗布、真空蒸着法によって直接形成し、次に蛍光体表面に防湿保護層/光反射層を形成してなるデジタルX線撮影装置において、次のような課題が発生する。

【0 0 0 7】

課題(A) CsI:Tlなどのハロゲン化アルカリに対して、ポリパラキシリレン膜では十分な水分バリアー性を持たすことができないこと、また長期保存ではCsIの潮解が認められることである。

【0 0 0 8】

この課題(A)は上記(2)の方法を用いて光電変換素子の表面に直接または保護層を介し、接着剤を用いて蛍光体パネルを貼りあわせ、次に蛍光体パネルの少なくとも蛍光体の表面にパラキシリレンからなる防湿保護層を形成してなるデ

デジタルX線撮影装置においても同様に発生する。

【0009】

上記課題 (A) を解決するために、従来知られている防湿保護層の防湿効果を大きくするために、パラキシリレン膜の膜厚を厚くすることが考えられる。しかしながら、防湿保護層の膜厚を厚くすると比例的にX線撮影画像の解像度 (CTF) が低下する課題が新たに発生した。

【0010】

課題 (B) CsI:TIなどのハロゲン化アルカリと発光付活剤からなる蛍光体表面に、防湿膜としてポリパラキシリレンの膜を熱CVD法で形成すると、ハロゲン化アルカリからなる蛍光体表面とポリパラキシリレン膜との密着が十分ではない。したがってポリパラキシリレンの防湿膜の表面にさらに防湿効果を増すために、金属薄膜からなる防湿保護層を形成すると、金属膜の応力でパラキシリレンとハロゲン化アルカリ蛍光体界面で層間剥離が生じる。密着不良部では防湿保護層働きが低下し、ハロゲン化アルカリ蛍光体の潮解が発生しやすくなる。

【0011】

本発明の目的は、ハロゲン化アルカリと発光付活剤からなる蛍光体と密着の良い防湿保護層を提供することである。

【0012】

【課題を解決するための手段】

本発明の放射線変換基板は、少なくとも、放射線透過性基板上に、放射線を光に変換する蛍光体層、および防湿保護層を積層してなる放射線変換基板において、該防湿保護層がシラン系化合物をモノマーとする第一のプラズマ重合膜と、含フッ素化合物不飽和炭化水素をモノマーとする第二のプラズマ重合膜とから形成されていることを特徴とする。

【0013】

本発明の放射線撮影装置は、少なくとも、光電変換素子を有するセンサ基板上に、直接または保護層を介して、放射線を光に変換する蛍光体層、および防湿保護層を積層してなる放射線撮影装置において、該防湿保護層がシラン系化合物をモノマーとする第一のプラズマ重合膜と、含フッ素化合物不飽和炭化水素をモノ

マーとする第二のプラズマ重合膜とから形成されていることを特徴とする。

【0014】

また本発明の放射線撮影装置は、本発明の放射線変換基板と、光電変換素子を有するセンサ基板とを貼り合わせたものである。

【0015】

本発明の放射線撮影システムは、本発明の放射線撮影装置を用いたものである。なお、本明細書では、X線その他、 α 線、 β 線、 γ 線等の電磁波も、放射線に含まれるものとする。

【0016】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。

【0017】

図1は本発明の第1の実施形態に係わる、蛍光体パネル（放射線変換基板）とセンサパネル（センサ基板）とを貼り合わせた放射線撮影装置の断面模式図である。X線透過性を有する基板11上にハロゲン化アルカリと発光付活剤からなる蛍光体層12が形成されている。蛍光体層12表面に、シランケイ化合物のプラズマ重合膜13、含フッ素化合物不飽和炭化水素モノマーからなるプラズマ重合膜14が形成されて蛍光体パネルが構成される。この蛍光体パネルを接着剤15により光電変換素子16が形成されたセンサ基板17と貼り合わせて放射線撮影装置を構成する。センサ基板（センサパネル）としては例えば特許第3066944号に開示された、ガラス等の絶縁基板上にアモルファスシリコンを用いた光電変換素子とTFTとを形成したセンサ基板を用いることができる。

【0018】

含フッ素化合物不飽和炭化水素モノマーのプラズマ重合膜14の水蒸気透過率は、 10^{-11} ($\text{g} \cdot \text{cm} / \text{cm}^2 \cdot \text{cmHg} \cdot \text{sec}$) 以下であることが好ましい。

【0019】

含フッ素化合物不飽和炭化水素モノマーとしては、 $\text{C}_2\text{F}_3\text{H}$ 、 $\text{C}_2\text{F}_2\text{H}_2$ 、 $\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}$ 、 $\text{C}_2\text{F}_2\text{Cl}_2$ 、 $\text{CF}_3\text{CFCFCF}_3$ 、 $\text{CF}_2\text{CFCFCF}_2$ 、 CF_3CCCF_3 、などの化合物が使用できる。特に、 $\text{C}_2\text{F}_3\text{H}$ 、 $\text{C}_2\text{F}_2\text{H}_2$ などの水素とフ

ッ素を有する含フッ素化合物不飽和炭化水素モノマーが水蒸気透過率をさらに低くできた。

【0020】

蛍光体と密着の良いプラズマ重合膜13を得るために、モノマーガスとして、テトラメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ヘキサメチルジシロキサン、ビニルトリメトキシシラン、などのシラン系化合物を用いることが可能である。特にジメチルジメトキシシランがハロゲン化アルカリからなる蛍光体と含フッ素化合物不飽和炭化水素モノマーからなるプラズマ重合膜の防湿膜の双方に適切な密着力を有することが判明した。ジメチルジメトキシシランのメトキシ基が無機物質（蛍光体）と反応性があり、メチル基が有機物質（防湿保護層）との反応性に優れているためと推測している。

【0021】

成膜は、蛍光体表面にシランケイ化合物からなるモノマーを反応系内に導入してプラズマ重合を行い、厚さ100-1000オングストロームの密着補助機能を有する第一のプラズマ重合膜13を形成した、次に、含フッ素化合物不飽和炭化水素モノマーを反応系内の導入し第2のプラズマ重合膜14を形成し防湿保護層とした。第一のプラズマ重合膜13と第2のプラズマ重合膜14の界面は、両者の物質が混在した層となっており密着性が向上している。また、シランケイ化合物のプラズマ重合膜とハロゲン化アルカリからなる蛍光体層の密着性は、第2のプラズマ重合膜と蛍光体層との密着性よりも向上している。

【0022】

プラズマ重合膜は有機モノマーが低温プラズマ中で状態の中で、励起し、ハロゲン化アルカリ蛍光体の表面で重合し高分子化した被膜である。

【0023】

蛍光体としては、アルカリハライド：付活剤が好適に用いられ、CsI：Tlの他に、CsI：Na，NaI：Tl，LiI：Eu，KI：Tl等を用いることができる。

【0024】

図2は本発明の第2の実施形態に係わる放射線撮影装置の断面模式図である。

本実施形態の放射線撮影装置は図2に示すように、光電変換素子22を配したセンサ基板（センサパネル）21の上に、蛍光体層23を形成し、さらに第1のプラズマ重合膜24、第2のプラズマ重合膜25を形成したものである。センサ基板（センサパネル）、蛍光体層、第1のプラズマ重合膜、第2のプラズマ重合膜の材料、製造方法等は第1実施形態と同様である。

【0025】

なお、センサ基板と蛍光体層との間に、光電変換撮像素子がハロゲン化アルカリからなる蛍光体層によって腐食されないように、また蛍光体層の密着不良による剥がれ等を防止するために、保護層を設けても良く、保護層としては、SiNやTiO₂、LiF、Al₂O₃、MgO等の他、ポリフェニレンサルファイド樹脂、フッ素樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、液晶ポリマー、ポリエーテルニトリル樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルサルホン樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等が挙げられる。蛍光体形成における蒸着温度、および発光付活剤の熱拡散温度に耐える樹脂が好ましい。耐熱温度として180℃以上の熱変形温度を有することがこのましい。

【0026】

【実施例】

以下、本発明の実施例について説明する。

【0027】

（実施例1）

厚さ1mmのアモルファスカーボン基板の表面にCsI：Tlからなるハロゲン化アルカリ蛍光体層を厚さ450μm蒸着によって形成したのち、250℃で2時間熱処理し発光付活剤Tlを活性化した。次に、蛍光体が形成された基板を平行平板電極からなるプラズマ重合装置の一方の電極にセットし、真空状態に保った。そして、以下の条件で第一のプラズマ重合膜、第2のプラズマ重合膜を形成した。

【0028】

（第一のプラズマ重合膜）

重合装置内の系内圧力 : 80 パスカ (0.6 torr)

モノマーガス ; ジメチルジメトキシシラン

モノマーガス 流量 20 SCCM

高周波電源パワー 50 W

放電時間 5 分

(第2のプラズマ重合膜)

重合装置内の系内圧力 : 13.3 パスカ (0.1 torr)

モノマーガス ; C₂F₃H

モノマーガス 流量 50 SCCM

高周波電源パワー 50 W

放電時間 20 分

このように、第一のプラズマ重合膜と第2のプラズマ重合膜を形成することによって、水分透過率 1.9×10^{-12} (g · cm / cm² · cmHg · sec) の防湿膜を積層し蛍光体パネルが完成した。防湿保護層の厚さは5000オングストローム (0.5 μm) であった。

【0029】

この蛍光体パネルを温度40℃、湿度90%の雰囲気中に100時間放置しても、CsI:Tlの潮解は認められなかった。また、防湿保護層の厚さが0.5 μmと薄くできるために、防湿保護層が原因となるCTFの劣化は観察されなかった。従来のパラキシリレンの防湿保護膜は本実施例の保護膜と同レベルの防湿機能を有するには膜厚が2-4 μm必要であり、CTFの劣化がみとめられた。

【0030】

従来例では、防湿保護層の厚さが2-4 μmでは、初期にCTF (画像の解像度) の劣化がみとめられた。

【0031】

パラキシリレンの防湿保護膜の膜厚が0.5 μmとして温度40℃、湿度90%の雰囲気中に100時間放置の条件下ではCTFの劣化がみとめられた。

【0032】

(実施例2)

ガラス基板に光電変換素子を形成したセンサパネルの光電変換素子の表面にポリイミド保護層（厚さ $5\ \mu\text{m}$ ）を介して、CsI:Tl からなる柱状蛍光体（柱状直径 $6-10\ \mu\text{m}$ ）を厚さ $500\ \mu\text{m}$ 蒸着し、次に、実施例 1 の第一及び第二のプラズマ重合膜を厚さ $5000\ \text{\AA}$ 形成した。つぎにアルミからなる反射層を形成し X 線撮影装置を作成した。この X 線撮影装置を実施例 1 と同様に温度 40°C 、湿度 90% の雰囲気中に 100 時間放置しても、CsI:Tl の潮解は認められなかった。

【0033】

（実施例 3）

実施例 1 の第 2 のプラズマ重合膜のモノマーガスを、 $\text{CF}_2\text{CFCFCF}_2$ に変更しても同様の効果を有する防湿保護層を得ることができた。以下の条件で第一のプラズマ重合膜、第 2 のプラズマ重合膜を形成した。

（第一のプラズマ重合膜）

重合装置内の系内圧力 : $80\ \text{パスカル}$ ($0.6\ \text{torr}$)

モノマーガス ; ジメチルジメトキシシラン

モノマーガス 流量 $20\ \text{SCCM}$

高周波電源パワー $50\ \text{W}$

放電時間 $5\ \text{分}$

（第 2 のプラズマ重合膜）

重合装置内の系内圧力 : $13.3\ \text{パスカル}$ ($0.1\ \text{torr}$)

モノマーガス ; $\text{C}_2\text{F}_3\text{H}$

モノマーガス 流量 $50\ \text{SCCM}$

高周波電源パワー $50\ \text{W}$

放電時間 $10\ \text{分}$

第二のプラズマ重合膜の厚さは、 $8000\ \text{\AA}$ であつた。

【0034】

（実施例 4）

以下の条件で第一のプラズマ重合膜、第 2 のプラズマ重合膜を形成した。

（第一のプラズマ重合膜）

重合装置内の系内圧力 : 80 パスカ (0.6 torr)

モノマーガス ; テトラメトキシシラン

モノマーガス 流量 20 SCCM

高周波電源パワー 50 W

放電時間 5 分

(第2のプラズマ重合膜)

重合装置内の系内圧力 : 13.3 パスカ (0.1 torr)

モノマーガス ; C_2F_3H

モノマーガス 流量 50 SCCM

高周波電源パワー 50 W

放電時間 20 分

本実施例においても、実施例1と同様の効果を有する防湿保護層を得ることができた。

【0035】

(実施例5)

以下の条件で第一のプラズマ重合膜、第2のプラズマ重合膜を形成した。

(第一のプラズマ重合膜)

重合装置内の系内圧力 : 80 パスカ (0.6 torr)

モノマーガス ; ジメチルジメトキシシラン

モノマーガス 流量 20 SCCM

高周波電源パワー 50 W

放電時間 5 分

(第2のプラズマ重合膜)

重合装置内の系内圧力 : 13.3 パスカ (0.1 torr)

モノマーガス ; CF_3CCCF_3

モノマーガス 流量 50 SCCM

高周波電源パワー 50 W

放電時間 8 分

第二のプラズマ重合膜の厚さは 約 8000 オングストロームであった。

【 0 0 3 6 】

本実施例においても、実施例 1 と同様の効果を有する防湿保護層を得ることができた。

【 0 0 3 7 】

以下、上記実施例の放射線（X線）撮影装置の応用例について説明する。

【 0 0 3 8 】

図 3 は本発明による放射線撮影装置の X 線診断システムへの応用例を示したものである。

【 0 0 3 9 】

X 線チューブ 6 0 5 0 で発生した X 線 6 0 6 0 は患者あるいは被験者 6 0 6 1 の胸部 6 0 6 2 を透過し、図 1 又は 2 に示したような放射線撮像装置（イメージセンサ） 6 0 4 0 に入射する。この入射した X 線には患者 6 0 6 1 の体内部の情報が含まれている。X 線の入射に対応してシンチレーター（蛍光体層）は発光し、これをセンサーパネルの光電変換素子が光電変換して、電気的情報を得る。この情報はデジタルに変換され信号処理手段となるイメージプロセッサ 6 0 7 0 により画像処理され制御室の表示手段となるディスプレイ 6 0 8 0 で観察できる。

【 0 0 4 0 】

また、この情報は電話回線 6 0 9 0 等の伝送処理手段により遠隔地へ転送でき、別の場所のドクタールームなどの表示手段となるディスプレイ 6 0 8 1 に表示もしくは光ディスク等の記録手段に保存することができ、遠隔地の医師が診断することも可能である。また記録手段となるフィルムプロセッサ 6 1 0 0 によりフィルム 6 1 1 0 に記録することもできる。

【 0 0 4 1 】

以上説明したように、本発明は医療用の X 線センサに応用することが可能であるが、無破壊検査等のそれ以外の用途に応用した場合にも有効である。

【 0 0 4 2 】**【発明の効果】**

以上説明したように、本発明のプラズマ重合膜からなる防湿保護層は、従来知

られている、パラキシリレンの防湿保護層よりもハロゲン化アルカリからなる蛍光体等の蛍光体と密着が優れている。

【0 0 4 3】

また本発明による蛍光体層を、光電変換素子が形成されたセンサ基板に形成してなる放射線撮影装置において、保存環境でのセンサ基板、蛍光体層の熱膨張差による蛍光体層と防湿保護層との層間剥離を防止できた。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第 1 の実施形態に係わる、蛍光体パネル（放射線変換基板）とセンサパネル（センサ基板）とを貼り合わせた放射線撮影装置の断面模式図である。

【図 2】

本発明の第 2 の実施形態に係わる放射線撮影装置の断面模式図である。

【図 3】

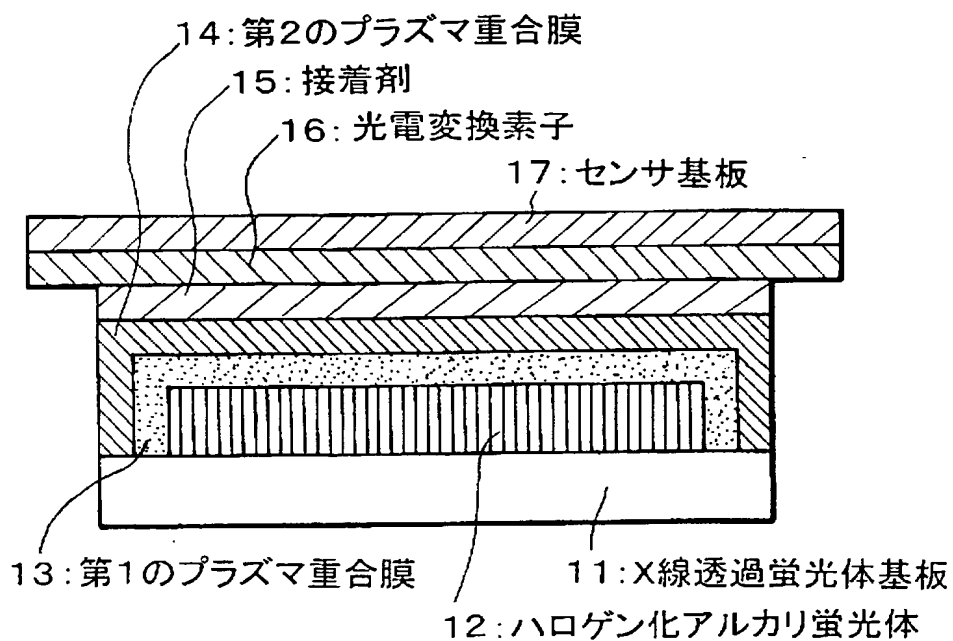
本発明による放射線撮影システムの構成を示す概念図である。

【符号の説明】

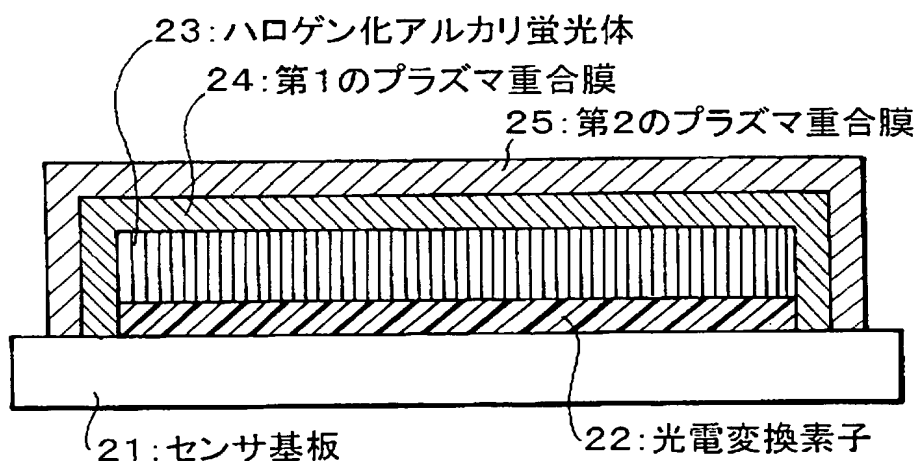
- 1 1 X線透過性蛍光体基板
- 1 2, 2 3 蛍光体層（ハロゲン化アルカリと発光付活剤）
- 1 3, 2 4 第一のプラズマ重合膜
- 1 4, 2 5 第二のプラズマ重合膜
- 1 5 接着剤
- 1 6, 2 2 光電変換素子
- 1 7, 2 1 センサ基板

【書類名】 図面

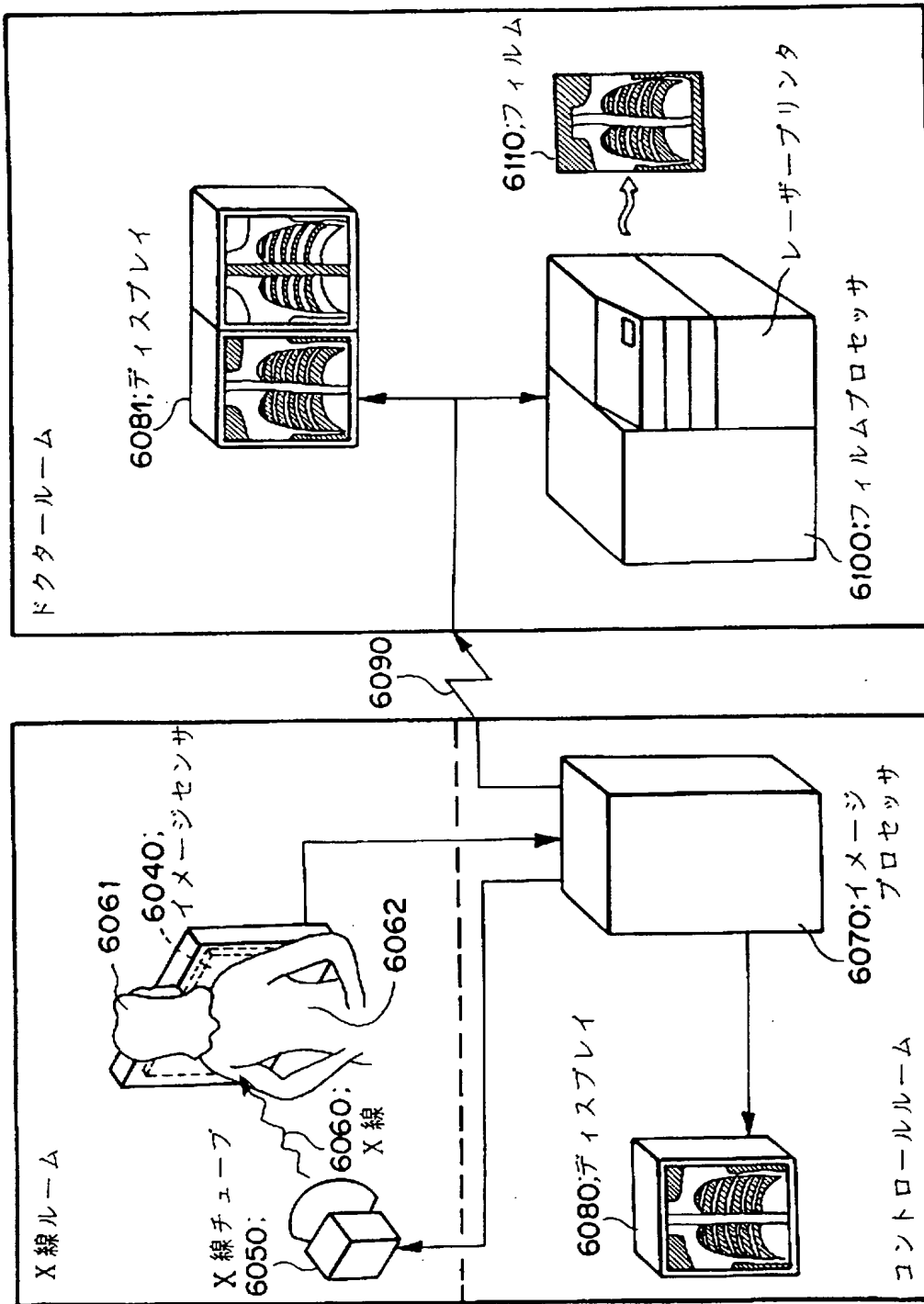
【図 1】



【図 2】



【図3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 蛍光体層と防湿保護層との層間剥離を防止する。

【解決手段】 少なくとも、放射線透過性基板 11 上に、放射線を光に変換する、ハロゲン化アルカリと発光付活剤からなる蛍光体層 12、および防湿保護層を積層してなる放射線変換基板において、防湿保護層が、シラン系化合物をモノマーとする第一のプラズマ重合膜 13 と、含フッ素化合物不飽和炭化水素をモノマーとする第二のプラズマ重合膜 14 とから形成されている。この放射線変換基板と、光電変換素子を有するセンサ基板とを貼り合わせて放射線撮影装置を構成する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 2 6 5 5 7 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 1 0 0 7]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子 3 丁目 3 0 番 2 号

氏 名

キャノン株式会社